ヘリウムプラズマ誘起タングステン巨大ナノ構造形成とアニーリング効果 Formation of Helium-Plasma-Induced Large-Scale Fiberform Tungsten Nanostructure and Annealing Effect

名大院工¹,名大未来研²,九大応力研³ ^O(M2)奥山 樹¹,梶田 信²,吉田 直亮³,田中 宏彦¹, 大野 哲靖¹

Grad. Sch. Eng., Nagoya Univ.¹, IMASS, Nagoya Univ.², RIAM, Kyushu Univ.³

°Tatsuki Okuyama¹, Shin Kajita², Naoaki Yoshida³, Hirohiko Tanaka¹, Noriyasu Ohno¹

E-mail: okuyama.tatsuki@d.mbox.nagoya-u.ac.jp

金属材料へのヘリウム(He)プラズマ照射 によって、金属材料の表面に繊維状のナノ構造 が形成することが確認されている[1]。金属材 料表面にナノ構造が形成することにより、表面 積の増加[2]や光学吸収率の増大[3]が確認され ており、光触媒等への産業応用が期待されてい る。さらに、金属材料へのHeプラズマと金属 イオンの同時照射(共堆積環境)によって、ミ リメートルサイズの巨大な繊維状ナノ構造が 形成することが近年確認された[4]。この巨大 な繊維状ナノ構造に関しても同様に産業応用 が期待されているが、いまだ未解明な部分が多 いため、本研究では巨大ナノ構造のアニーリン グ効果を調査する。

He プラズマ照射は、直線型ダイバータプラ ズマ模擬装置(NAGDIS-II)にて行った。試料 板のプラズマ上流部に金属線を設置し、高バイ アスを印加することでスパッタリングを誘発 し、試料板に対して共堆積環境での照射を実現 した。また、試料板にもバイアスを印加し、入 射イオンエネルギーを制御した。本研究では、 試料板・金属線共に純タングステン(W)を使 用した。試料分析は、走査型電子顕微鏡 (SEM)・透過型電子顕微鏡(TEM)・昇温脱 離分析装置(TDS)を用いて行った。

W試料板上へのW巨大ナノ構造の形成に成

功した。アニーリング効果を調査するために、 He プラズマ中で正のバイアスを印加すること でW巨大ナノ構造を電子加熱した。その結果、 目視において明らかなW巨大ナノ構造の収 縮・消失が確認された。またSEM観察におい ても、アニーリング前後で図1に示すような構 造の収縮が確認でき、さらに同試料で一定時間 のアニーリングと観察を繰り返すことにより、 アニーリング時間と構造の収縮・消失の関係を 明らかにした。



図 1. W 巨大ナノ構造の SEM 像 (a) アニーリング前 (b)アニーリング後

参考文献

- [1] S. Kajita et al., Nucl Fusion 49 (2009) 095005.
- [2] M. Yajima *et al.*, J. Nucl. Mater. **438** (2013) S1142
- [3] S. Kajita *et al.*, J. Appl. Phys. **113** (2013) 134301
- [4] S. Kajita et al., Sci. Rep. 8 (2018) 56.